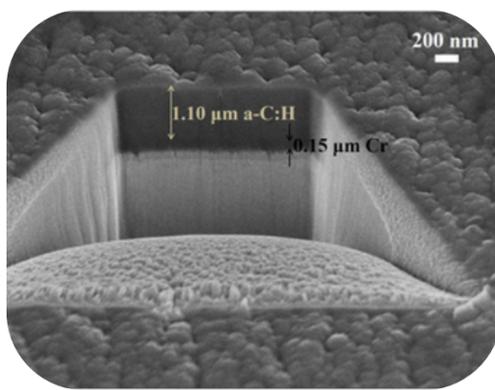


**PALESTRA:****Novas abordagens na produção de revestimentos à base de DLC e em aplicações de plasmas de RF com acoplamento capacitivo****PALESTRANTE:**

*PROF. DR. DANTE FRANCESCHINI*

*(Laboratório de Produção de Nanomateriais  
LPN - UFF/RJ)*

***19 DE DEZEMBRO***

***16H***

***AUDITÓRIO CT III***